



(19) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

(12) **Offenlegungsschrift**
(10) **DE 198 28 591 A 1**

(51) Int. Cl. 6.

G 02 F 1/1333

G 02 F 1/136

G 02 F 1/135

// G09F 9/35

(30) Unionspriorität:
97-27642 26. 06. 97 KR

(71) Anmelder:
Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., Ichon,
Kyoungki-Do, KR

(74) Vertreter:
Schwabe, Sandmair, Marx, 81677 München

(72) Erfinder:
Jun, Jung-Mok, Seoul/Soul, KR; Lee, Deuk Su,
Kyoungki, KR; Ryu, Bong Yeol, Wonju, KR

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Flüssigkristallanzeige mit einem hohen Öffnungsverhältnis und ein Verfahren zur Herstellung derselben

(57) Flüssigkristallanzeige, die folgendes umfaßt:
ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Leitungen, die normal zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt ist, der durch ein Gate-Bus-Leitungen-Paar und ein Daten-Bus-Leitungen-Paar begrenzt ist; eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet ist; eine erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewählten Abschnitt der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist; eine transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode um einen ausgewählten Abstand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist; eine zweite Isolierschicht, die auf der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist; die die erste transparente Elektrode und die zweite Elektrode enthalt; eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise im Überlapp mit dem Gate-Bus-Leitungen-Paar und dem Daten-Bus-Leitungen-Paar ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die zweite Isolierschicht ist; und ein Schaltelement, das elektrisch mit der ...

DE 198 28 591 A 1

DE 198 28 591 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft im allgemeinen eine Anzeige. Genauer betrifft die vorliegende Erfindung eine Flüssigkristallanzeige, die transparente Pixel-Elektroden mit einer Doppelschichtstruktur aufweist, wodurch sie ein hohes Öffnungsverhältnis zeigt. Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur Herstellung derselben bereit.

Bei vielen Anwendungen haben Flüssigkristallanzeigen ("LCDs") Kathodenstrahlröhren ersetzt, die im allgemeinen als "CRTs" bekannt sind, und zwar aufgrund einer Vielfalt von Gründen. Insbesondere sind die LCDs viel dünner und im allgemeinen leichter als herkömmliche CRTs. Breitere Anwendungen, die LCDs verwenden, erfordern eine Vielfalt von Eigenschaften, z. B. soll die Tafelgröße bzw. Schirmgröße erhöht werden, die Transmittanz des einfallenden Lichts verbessert werden, das Kontrastverhältnis verbessert werden, der Sichtwinkel bzw. Betrachtungswinkel aufgeweitet werden und die Ansprech- bzw. Reaktionszeit reduziert werden.

Es werden drei Verfahren zur Verbesserung der Transmittanz des einfallenden Lichts bereitgestellt. Als erstes wird das Öffnungsverhältnis verbessert. Zweitens wird eine polarisierende Platte mit hoher Transmittanz verwendet. Drittens wird ein Farbfilter mit hoher Transmittanz verwendet. Unter diesen drei Verfahren ist das erste Verfahren zur Verbesserung des Öffnungsverhältnis das am weitesten verbreitete.

Fig. 1 zeigt eine herkömmliche Flüssigkristallanzeige, die einen Dünnfilmtransistor als ein Schaltelement hat, um Datensignale zu schalten, die an eine Pixel-Elektrode angelegt werden.

Nimmt man Bezug auf **Fig. 1**, so ist ein transparentes isolierendes Substrat **1** bereitgestellt, obwohl es in der Zeichnung nicht gezeigt ist, liegt ein anderes transparentes isolierendes Substrat dem transparenten isolierenden Substrat **1** gegenüber, wobei eine Flüssigkristallschicht dazwischen liegt. Eine Gate-Bus-Leitung **10** und eine Daten-Bus-Leitung **20** sind auf der inneren Oberfläche des transparenten isolierenden Substrats **1** angeordnet und die Leitungen **10** und **20** sind zueinander orthogonal. Auf dem Kreuzungspunkt der Leitungen **10** und **20** gibt es einen Dünnfilmtransistor **30**. Der Dünnfilmtransistor **30** beinhaltet eine Gate-Elektrode **31**, die sich von der Gate-Bus-Leitung **10** erstreckt, eine Source-Elektrode **36**, die sich von der Daten-Bus-Leitung **20** erstreckt, eine Drain-Elektrode **37**, die um einen ausgewählten Abstand von der Source-Elektrode **36** beabstandet ist, und eine Kanalschicht **33**, die als ein Pfad für die Trägertransmission bzw. Ladungsträgerübertragung von der Source-Elektrode **36** zu der Drain-Elektrode **37** und umgekehrt wirkt. Hier ist ein Einheitspixelbereich als ein Bereich festgelegt, der durch die Gate-Bus-Leitung **10** und die Daten-Bus-Leitung **20** begrenzt ist. Eine transparente Pixel-Elektrode **40** ist innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet. Die transparente Pixel-Elektrode **40** ist um einen ausgewählten Abstand von der Gate-Bus-Leitung **10** und der Daten-Bus-Leitung **20** beabstandet. Die transparente Pixel-Elektrode **40** ist mit der Drain-Elektrode **37** des Dünnfilmtransistors **30** verbunden. Eine Speicherelektrode **31b** ist parallel zu der Gate-Bus-Leitung **10** angeordnet und zwischen einem Paar von Gate-Bus-Leitungen angeordnet. **Fig. 2** ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer Linie **202/202'** der **Fig. 1** genommen ist. Nimmt man Bezug auf **Fig. 2**, so ist die Gate-Elektrode **31a** über dem transparenten isolierenden Substrat **1** angeordnet, auf dem eine erste Isolierschicht **2** ausgebildet ist. Eine zweite Isolierschicht oder eine Gate-Isolierschicht **32** ist auf der ganzen Oberfläche eines ersten sich ergebenden Substrats ausgebildet, auf dem die erste Isolierschicht **2** und die Gate-Elek-

trode **31a** ausgebildet sind. Auf einem ausgewählten Abschnitt der oberen Oberfläche der Gate-Isolierschicht **32** ist eine Halbleiterschicht **33** angeordnet, die als die Kanalschicht wirkt. Eine Atz-Stopseinrichtung zum Verhindern eines Atzens der Halbleiterschicht **33** ist auf einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der Halbleiterschicht **33** vorgesehen und schützt die darunter liegende Halbleiterschicht **33** vor äußeren Einflüssen bzw. vor der Umgebung. Die Source-Elektrode **36** und die Drain-Elektrode **37** sind auf der Halbleiterschicht **33** angeordnet. Zwischen der Source-Elektrode **36** und der Halbleiterschicht **33** und zwischen der Drain-Elektrode **37** und der Halbleiterschicht **33** ist eine ohmische Kontaktsschicht aus dotierten amorphen Silicium zum ohmischen Kontakt mit der Source- und Drain-Elektrode **36** und **37** angeordnet.

Fig. 3 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang der Linie **203/203'** der **Fig. 1** genommen ist. Nimmt man Bezug auf **Fig. 3** und **Fig. 1**, so bildet die Speicher-Elektrode **31b** einen Speicher kondensator **50** mit der darüberliegenden transparenten Pixel-Elektrode **40** und der Gate-Isolierschicht **32**, die dazwischen zwischengeschichtet ist.

Kehrt man zurück zur **Fig. 1**, so sorgt die Trennung zwischen der transparenten Pixel-Elektrode **40** und der Daten-Bus-Leitung **20**, die dazu benachbart ist, dazu, ein horizontales Übersprechen zwischen diesen zu verhindern. Mit einem derartigen Aufbau ist es jedoch häufig schwierig, sowohl die Speicherkapazität als auch das Öffnungsverhältnis ausreichend zu gewährleisten. Um eine derartige Beschränkung zu beseitigen, wird eine überlappte Struktur bereitgestellt, bei der die transparente Pixel-Elektrode **40** sich mit der Daten-Bus-Leitung **20** überlappt, wie durch die gestrichelten Linien der **Fig. 1** gezeigt ist. Die überlappte Struktur ermöglicht es, ein hohes Öffnungsverhältnis von 80% oder mehr zu erreichen, aber sie hat immer noch den Nachteil, daß ein vertikales Übersprechen zwischen einem überlappendem Abschnitt der transparenten Pixel-Elektrode **40** und der Daten-Bus-Leitung **20** besteht. Zusätzlich wird weiter eine Struktur bereitgestellt, die ein Material, das eine vergleichsweise niedrige Dielektrizitätskonstante aufweist, als die dazwischenliegende Isolierschicht verwendet, jedoch hat die Struktur den Nachteil, daß die Speicherkapazität abnimmt.

Dementsprechend ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein hohes Öffnungsverhältnis zu erzielen, ohne die Speicherkapazität zu verringern.

Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen gehen aus den Unteransprüchen hervor.

Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird eine Flüssigkristallanzeige bereitgestellt. Die Flüssigkristallanzeige umfaßt:

- ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Leitungen, die normal zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen und ein Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist; eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet ist; eine erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewählten Abschnitt der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist; eine erste transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode um einen ausgewählten Abstand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist; eine zweite isolierende Schicht, die auf der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebil-

det ist, die die erste transparente Elektrode und die zweite Elektrode umfaßt; eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise im Überlapp mit dem Paar von Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Daten-Bus-Leitungen ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die zweite Isolierschicht ist; und ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode hindurch verbunden ist.

Gemäß einem weiteren Aspekt umfaßt eine Flüssigkristallanzeige folgendes:

Ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Leitungen, die normal zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen und ein Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist; eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet ist, wobei die erste Elektrode einen ersten Abschnitt mit einer ersten Breite und einen zweiten Abschnitt mit einer zweiten Breite, die größer ist, als die erste Breite, umfaßt; eine erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist; eine transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode um einen ausgewählten Abstand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist; eine zweite Isolierschicht, die auf einer oberen Oberfläche der ersten isolierenden Schicht ausgebildet ist, die die erste transparente Elektrode und die zweite Elektrode enthält; eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten isolierenden Schicht ausgebildet ist, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise im Überlapp mit dem Paar von Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Daten-Bus-Leitungen ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die zweite Isolierschicht hindurch ist; und ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode im Kontakt ist.

Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren für eine Flüssigkristallanzeige bereitgestellt, die einen ersten Kondensator umfaßt, der durch transparente Pixel-Elektroden mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, die auf einem transparenten isolierenden Substrat ausgebildet sind; und einen zweiten Kondensator umfaßt, der durch die erste und zweite Elektrode mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, wobei der erste und zweite Kondensator elektrisch mit einem Dünndfilmtransistor in Kontakt ist, der Source-, Drain- und Gate-Elektroden umfaßt. Das Verfahren umfaßt folgende Schritte: Die erste Elektrode, eine Gate-Bus-Leitung und die Gate-Elektrode wird auf einem transparenten isolierenden Substrat ausgebildet, wobei die erste Elektrode parallel zu der Gate-Bus-Leitung angeordnet ist, und zwar um ein erstes Intervall von der Gate-Bus-Leitung beabstandet; eine erste Isolierschicht wird auf einen ersten sich ergebenden Substrat ausgebildet, das die Gate-Bus-Leitung und die Gate-Elektrode umfaßt; eine zweite Isolierschicht wird auf einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht über der Gate-Elektrode ausgebildet; ein erstes Durchgangsloch wird in der ersten isolierenden Schicht derartig ausgebildet, daß ein ausgewählter Abschnitt der ersten Elektrode, der unter der ersten Isolierschicht liegt freigelegt ist; eine erste transparente Elektrode ist in Kontakt mit der ersten Elektrode durch das erste Durchgangsloch auf der ersten Isolierschicht; eine zweite Elektrode, eine Daten-Bus-Leitung senkrecht zu der Gate-

Bus-Leitung und beabstandet von der ersten transparenten Elektrode und Source- und Drain-Elektroden beabstandet voneinander werden auf den ausgewählten Abschnitten der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht gleichzeitig ausgebildet;

eine zweite Isolierschicht wird auf einem zweiten sich ergebenden Substrat, das wenigstens die Drain-Elektrode und die zweite Elektrode enthält, ausgebildet; ein zweites Durchgangsloch, das einen ausgewählten Abschnitt der Drain-Elektrode freilegt, und ein drittes Durchgangsloch, das einen ausgewählten Abschnitt der zweiten Elektrode freilegt, wird in der zweiten Isolierschicht ausgebildet; und eine zweite transparente Elektrode in Kontakt mit der Drain-Elektrode wird durch das zweite Durchgangsloch und die zweite Elektrode durch das dritte Durchgangsloch auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise im Überlapp mit der Gate-Bus-Leitung und der Daten-Bus-Leitung ist.

Die beigefügten Zeichnungen zeigen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung. Bei der folgenden Beschreibung verschiedener Ausführungsformen werden weitere Merkmale offenbart. Dabei können verschiedene Merkmale unterschiedlicher Ausführungsformen miteinander kombiniert werden.

Fig. 1 ist eine vereinfachte Draufsicht einer herkömmlichen Flüssigkristallanzeige.

Fig. 2 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang der Linie 202-202' der **Fig. 1** genommen ist.

Fig. 3 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer Linie 203-203' der **Fig. 1** genommen ist.

Fig. 4 ist eine vereinfachte Draufsicht des Einheitspixelbereichs in einer Flüssigkristallanzeige der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer Linie 205-205' der **Fig. 4** genommen ist.

Fig. 6 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer Linie 206-206' der **Fig. 4** genommen ist.

Fig. 7 ist ein Ersatzschaltbild.

Im folgenden werden ausgewählte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung detailliert unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.

Fig. 4 ist eine vereinfachte Draufsicht eines Einheitspixelbereichs in einer Flüssigkristallanzeige der vorliegenden Erfindung.

Nimmt man Bezug auf **Fig. 4**, so sind eine Gate-Bus-Leitung 60 und eine Daten-Bus-Leitung 70, die senkrecht zu der Gate-Bus-Leitung 60 angeordnet ist, auf einem transparenten isolierenden Substrat 200, wie z. B. einem Glassubstrat angeordnet. Auf einem Kreuzungspunkt bzw. Schnittpunkt der Gate-Bus-Leitung 60 und der Daten-Bus-Leitung 70 bzw. in der Nähe davon ist ein Dünndfilmtransistor 80 angeordnet. Hier ist ein Einheitspixelbereich als ein Bereich festgelegt, der durch die Gate-Bus-Leitung 60 und die Daten-Bus-Leitung 70 begrenzt ist. Bei einem zentralen Abschnitt des Einheitspixelbereichs ist eine erste Elektrode 81b oder eine untere Elektrode parallel zu der Gate-Bus-Leitung 60 angeordnet. Die erste Elektrode 81b besteht aus einem ersten Abschnitt und einem zweiten Abschnitt mit zueinander gegenüberliegenden Enden. Der erste Abschnitt liegt am der Daten-Bus-Leitung 70, wohingegen der zweite Abschnitt in einem Abstand von der Daten-Bus-Leitung 70 ist. Der erste Abschnitt ist hinsichtlich der Breite grober als der zweite Abschnitt. Der erste Abschnitt hat eine viereckige Plattenstruktur. Auf dem zweiten Abschnitt der ersten Elektrode 81b ist eine zweite Elektrode oder eine obere Elektrode 87 einer viereckigen Plattenstruktur mit einer Isolierschicht, die dazwischen liegt, angeordnet. Eine erste transparente Pixel-Elektrode 81 ist inner-

halb des Einheitspixelbereichs ausgebildet. Die erste transparente Pixel-Elektrode **91** ist um einen ausgewählten Abstand von der Gate-Bus-Leitung **60**, der Daten-Bus-Leitung **70**, dem zweiten Abschnitt der ersten Elektrode **81b** und dem Dünnfilmtransistor **80** beabstandet. Die erste transparente Pixel-Elektrode **91** überlappt sich mit dem ersten Abschnitt der ersten Elektrode **81b**. Auf der ersten transparenten Pixel-Elektrode **91** ist eine zweite transparente Pixel-Elektrode **93** (oder vierte Elektrode) mit einer dazwischenliegenden Isolierschicht angeordnet. Die zweite transparente Pixel-Elektrode **93** überlappt sich vollständig mit der ersten Elektrode **81b** und der ersten transparenten Pixel-Elektrode **91** und sie ist teilweise mit der Gate-Bus-Leitung **60** und der Daten-Bus-Leitung **70** überlappt. Der erste Abschnitt der ersten Elektrode **81b** ist in Kontakt mit der darüberliegenden ersten transparenten Pixel-Elektrode **91** bei C1 und der zweite Abschnitt der ersten Elektrode **81b** ist in Kontakt mit der darüberliegenden zweiten Elektrode **87** bei C2. Der Dünnfilmtransistor beinhaltet eine Source-Elektrode **84**, die sich von der Daten-Bus-Leitung **70** erstreckt. Eine Drain-Elektrode **85**, die um einen ausgewählten Abstand von der Source-Elektrode **84** beabstandet ist, eine Gate-Elektrode **81a**, die sich von der Gate-Bus-Leitung **60** aus erstreckt, und eine Kanalschicht **83** einer Halbleiterschicht, wie z. B. amorphes Silizium. Die Kanalschicht **83** liefert einen Pfad für den Fluß von Trägern von der Source-Elektrode **84** zu der Drain-Elektrode **85** oder umgekehrt. Die Drain-Elektrode **85** des Dünnfilmtransistors **80** ist in Kontakt mit der darüberliegenden zweiten transparenten Pixel-Elektrode **93** bei C3.

Fig. 5 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang der Linie **205-205'** der **Fig. 4** genommen ist. Nimmt man Bezug auf **Fig. 5**, so ist eine erste isolierende Schicht **82** mit einer hohen dielektrischen Konstante auf einer oberen Oberfläche der ersten Elektrode **81b** ausgebildet. Ein erstes Durchgangsloch **102** ist bei einem ausgewählten Abschnitt der ersten Isolierschicht **82** ausgebildet. Die erste transparente Pixel-Elektrode **91** ist in Kontakt mit der ersten Elektrode **81b** durch das erste Durchgangsloch **102** bei C1. Die zweite Elektrode **87** ist auf einem ausgewählten Abschnitt der ersten Isolierschicht **82** ausgebildet. Auf der ersten Isolierschicht **82**, die die erste transparente Pixel-Elektrode **91** und die zweite Elektrode **87** enthält, ist eine zweite Isolierschicht **92** mit einer relativ niedrigen Dielektrizitätskonstante von 2,5-3,6 ausgebildet. Die zweite transparente Pixel-Elektrode **93** ist auf der zweiten Isolierschicht **92** ausgebildet und in Kontakt mit der darunterliegenden zweiten Elektrode **87** durch das zweite Durchgangsloch **104** C2. Ausgehend von der obigen Struktur wird ein erster Speicherkondensator **SC1** durch die erste transparente Pixel-Elektrode **91**, die zweite transparente Pixel-Elektrode **93** und die zweite Isolierschicht **92**, die dazwischen liegt, ausgebildet. Ein zweiter Speicherkondensator **SC2** wird durch die erste Elektrode **81b**, die zweite Elektrode **87** und die erste Isolierschicht **82**, die dazwischen liegt, ausgebildet. Bei der vorliegenden Ausführungsform sind der erste und der zweite Speicherkondensator **SC1** und **SC2** parallel mit dem Flüssigkristallkondensator **CLC** geschaltet, wie in **Fig. 7** gezeigt ist.

Fig. 6 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer Linie **206-206'** der **Fig. 4** genommen ist und zeigt den Dünnfilmtransistor und einen benachbarten Abschnitt davon.

Nimmt man Bezug auf **Fig. 6**, so wird, wie in **Fig. 4** beschrieben ist, die Gate-Elektrode **81a** und die erste Elektrode **81b** auf dem transparenten isolierenden Substrat **200** ausgebildet, und sie sind um einen ausgewählten Abstand voneinander beabstandet. Die erste Isolierschicht **82** ist auf dem Substrat **200** ausgebildet, das die Gate-Elektrode **81a** und

die erste Elektrode **81b** enthält. Die Halbleiterschicht **83** des amorphen Siliziums ist bei einem ausgewählten Abschnitt der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht über der Gate-Elektrode **81a** ausgebildet. Die Source-Elektrode **84** und die Drain-Elektrode **85** sind auf der Halbleiterschicht **83** und der ersten Isolierschicht **82** ausgebildet und sie sind voneinander um einen ausgewählten Abstand beabstandet. Die Drain-Elektrode **85** ist in Kontakt mit der zweiten transparenten Pixel-Elektrode **93**, und zwar durch ein drittes Durchgangsloch **106** bei C3. Die Drain-Elektrode **85** ist um einen ausgewählten Abstand von der Source-Elektrode **84** beabstandet. Die Kanalschicht **83** stellt einen Pfad für den Fluß von Trägern von der Source-Elektrode **84** zu der Drain-Elektrode **85** oder umgekehrt bereit. Die Drain-Elektrode **85** des Dünnfilmtransistors **80** ist in Kontakt mit der darüberliegenden zweiten transparenten Pixel-Elektrode **93** bei C3. Wie in **Fig. 5** beschrieben ist, ist die zweite transparente Pixel-Elektrode **93** ebenso in Kontakt mit der zweiten Elektrode und zwar durch das zweite Durchgangsloch **104**.

Obwohl es in **Fig. 6** nicht gezeigt ist, kann ein Material für einen Ätzstopper bzw. eine Ätz-Stoppeeinrichtung auf der Halbleiterschicht **93** ausgebildet werden, wie in **Fig. 2** gezeigt ist, und eine dotierte amorphe Siliziumschicht, z. B. eine N+-amorphe Silizium-(“a-Si”) Schicht für einen ohmschen Kontakt mit Source- und Drain-Elektroden **84** und **85** kann jeweilig zwischen der Halbleiterschicht **83** und den Source- und Drain-Elektroden **84** und **85** liegen.

Wie in der Ersatzschaltung der **Fig. 7** gezeigt ist, ist der erste Speicherkondensator **SC1** und der zweite Speicherkondensator **SC2** parallel bezüglich des Flüssigkristallkondensators **CLC** bzw. der Flüssigkristall-Kapazität **CLC** geschaltet. Deshalb kann die vorliegende LCD eine ausreichende Kapazität für ein hohes Öffnungsverhältnis gewährleisten. Da die erste transparente Pixel-Elektrode **91** nicht mit der Daten-Bus-Leitung **70** überlappt, wie in **Fig. 4** gezeigt ist, wird ein Übersprechen dazwischen verhindert.

Als nächstes wird unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ein Verfahren zur Herstellung einer Flüssigkristallanzeige mit der oben beschriebenen Struktur beschrieben.

Ein erster Leiter aus opaken Metall, wie z. B. Titan (“Ti”), Tantal (“Ta”), Aluminium (“Al”) oder MoW wird auf dem transparenten isolierenden Substrat **200** abgeschieden und dann mit einem Muster versehen, um die Gate-Elektrode **81a**, die erste Elektrode **81b**, die als die untere Elektrode des zweiten Speicherkondensators **SC2** wirkt, und die Gate-Bus-Leitung **60** auszubilden. Mittlerweile kann als der erste Leiter die transparente Elektrode, wie z. B. Indiumzinnoxid ebenso zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses verwendet werden. Danach wird die erste Isolierschicht **82** oder die Gate-Isolierschicht mit einer vergleichsweise hohen Dielektrizitätskonstante auf der gesamten Oberfläche eines ersten sich ergebenden Substrats ausgebildet, auf dem die Gate-Elektrode **81a**, die erste Elektrode **81b** und die Gate-Bus-Leitung **60** ausgebildet wurden. Danach wird die Halbleiterschicht **83** aus amorphem Silizium auf einem ausgewählten Abschnitt der ersten Isolierschicht **82** ausgebildet. Das erste Durchgangsloch **102** wird durch Ätzen eines ausgewählten Abschnitts der ersten Isolierschicht **82** ausgebildet, so daß eine obere Oberfläche der ersten Elektrode **81b** freigelegt wird. Danach wird ein transparentes leitendes Material, wie z. B. Indiumzinnoxid auf der gesamten Oberfläche eines zweiten sich ergebenden Substrats, das das erste Durchgangsloch **102** enthält, abgeschieden und dann mit einem Muster versehen, um dadurch die erste transparente Pixel-Elektrode **91** auszubilden, die in Kontakt mit der darunterliegenden ersten Elektrode **81b** bei C1 ist, wie in **Fig. 5** gezeigt ist. Als nächstes wird ein zweiter Leiter aus einem

opaken Metall, wie z. B. Titan ("Ti"), Tantal ("Ta"), Aluminium ("Al") oder MoW auf einem dritten sich ergebenden Substrat ausgebildet, auf dem die erste transparente Pixel-Elektrode 91 abgeschieden wurde, und wird dann mit einem Muster versehen, um die Daten-Bus-Leitung 70 beabstandet um einen ausgewählten Abstand von der ersten transparenten Pixel-Elektrode 91, die Source-Elektrode 94, die Drain-Elektrode 85 und die zweite Elektrode 87 auszubilden. Danach wird ein Fotoresistfilm bzw. ein Fotowiderstandsfilm mit einer vergleichsweise niedrigen Dielektrizitätskonstante von ungefähr 2,5 bis ungefähr 3,6 bis zu einer Dicke von ungefähr 1 µm bis ungefähr 3 µm schleuderbeschichtet und dann ausgehärtet, um dadurch eine zweite isolierende Schicht 92 auszubilden. Danach wird die zweite isolierende Schicht 92 durch ein herkömmliches Fotolithographieverfahren mit einem Muster versehen, so daß die zweite Elektrode 87 und die Drain-Elektrode 85 freigelegt werden, wodurch das zweite Durchgangsloch 104 und das dritte Durchgangsloch 106 ausgebildet werden. Als nächstes wird ein transparenter Leiter, wie z. B. Indiumzinnoxid auf der gesamten Oberfläche eines vierten sich ergebenden Substrats abgeschieden, auf den das Durchgangsloch 104 und das dritte Durchgangsloch 106 ausgebildet sind, und mit einem Muster versehen, um die zweite transparente Pixel-Elektrode 93 auszubilden, die in Kontakt mit der zweiten Elektrode 87 durch das zweite Durchgangsloch 104 bei C2 und der Drain-Elektrode 85 des Dünnfilmtransistors 80 durch das dritte Durchgangsloch 106 bei C3 ist. Zu dieser Zeit wird die zweite transparente Pixel-Elektrode 93 derartig ausgebildet, daß sie sich teilweise mit der Daten-Bus-Leitung 70 und der Gate-Bus-Leitung 60 überlappt.

Wie oben beschrieben wurde, kann gemäß der vorliegenden Erfindung, da zwei Speicher kondensatoren für einen Einheitspixel der Flüssigkristallanzeige bereitgestellt sind, ausreichend Speicherkapazität gewährleistet werden. Infolgedessen wird die Bildqualität verbessert.

Da weiter die Pixel-Elektrode aus transparenten Elektroden mit Doppelschichtstruktur von unteren und oberen transparenten Elektroden besteht und die untere transparente Elektrode um einen großen Abstand von der Daten-Bus-Leitung aufgrund der Existenz der oberen transparenten Elektrode beabstandet werden kann, kann ein horizontales Übersprechen zwischen der Daten-Bus-Leitung und der Pixel-Elektrode verhindert werden. Darüberhinaus, da ein Material mit vergleichsweise niedriger Dielektrizitätskonstante für einen Speicher kondensator in dem sich überlappenden Abschnitt eines erstreckten Abschnitts der oberen Pixel-Elektrode und der Daten-Bus-Leitung verwendet wird, kann ein vertikales Übersprechen verhindert werden. Darüberhinaus kann, da die obere transparente Elektrode sich zu ausgewählten Abschnitten der Daten-Bus-Leitung und der Gate-Bus-Leitung erstreckt, die hohe Öffnung gewährleistet werden.

Patentansprüche

1. Flüssigkristallanzeige, die folgendes umfaßt:
ein transparentes isolierendes Substrat;
ein Paar von Gate-Bus-Leitungen, die horizontal angeordnet sind, das einen Einheitspixelbereich abgrenzen; und
ein Paar von Daten-Bus-Leitungen, die horizontal angeordnet sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen und ein Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist;
- eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet ist, wobei die erste Elektrode einen ersten Abschnitt mit einer ersten Breite und einen zweiten Abschnitt mit einer zweiten Breite aufweist, die größer als die erste Breite ist;
- die erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist;
- eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist;
- eine erste transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode um einen ausgewählten Abstand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist;
- eine zweite Isolierschicht, die auf der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist, die die erste transparente Elektrode und die zweite Elektrode enthält;
- eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise im Überlapp mit dem Paar von Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Daten-Bus-Leitungen ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die zweite Isolierschicht hindurch ist; und ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode verbunden ist.

2. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher die erste und die zweite Elektrode aus demselben Material ausgebildet ist.
3. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 2, bei welcher die erste und die zweite transparente Elektrode Indiumzinnoxid ist.
4. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher die erste Elektrode aus demselben Material wie die Daten-Bus-Leitung ist.
5. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher das transparente isolierende Substrat ein Glassubstrat ist.
6. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher das Schaltelement ein Dünnfilmtransistor ist.
7. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher die zweite isolierende Schicht hinsichtlich der Dielektrizitätskonstante kleiner ist, als die erste isolierende Schicht.
8. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 7, bei welcher die zweite isolierende Schicht dielektrisch ist und eine Dielektrizitätskonstante von ungefähr 2,5 bis etwa 3,6 aufweist.
9. Flüssigkristallanzeige mit einem hohen Öffnungsverhältnis, die folgendes umfaßt:
ein transparentes isolierendes Substrat;
eine Anzahl von Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Leitungen, die normal bzw. senkrecht zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen und ein Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist;
- eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet ist, wobei die erste Elektrode einen ersten Abschnitt mit einer ersten Breite und einen zweiten Abschnitt mit einer zweiten Breite aufweist, die größer als die erste Breite ist;
- die erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist;
- eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist;
- eine erste transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode an einen ausgewählten Ab-

stand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist; eine zweite Isolierschicht, die auf einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet ist, die die erste transparente Elektrode und die zweite Elektrode enthält; eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die zweite transparente Elektrode teilweise von dem Paar von Gate-Bus-Leitungen und von dem Paar von Daten-Bus-Leitungen überlappt ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die zweite Isolierschicht hindurch ist; und ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode verbunden ist.

10. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei welcher die erste und die zweite transparente Elektrode aus demselben Material hergestellt sind.

11. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 10, bei welcher die erste und die zweite Elektrode aus Indiumzinnoxid sind.

12. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 10, bei welcher die Dielektrizitätskonstante der zweiten Isolierschicht kleiner ist als jene der ersten Isolierschicht.

13. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 12, bei welcher die zweite Isolierschicht dielektrisch ist und eine Dielektrizitätskonstante von ungefähr 2,5 bis ungefähr 3,6 hat.

14. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 13, bei welcher die zweite Isolierschicht ein Fotowiderstandsfilm ist.

15. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 14, bei welcher der Fotowiderstandsfilm eine Dicke von ungefähr 1 µm bis ungefähr 3 µm hat.

16. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei welcher das transparente isolierende Substrat ein Glassubstrat ist.

17. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei welcher das Schaltelelement ein Dünnfilmtransistor ist.

18. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei welcher der zweite Abschnitt der ersten Elektrode eine viereckige Platte ist.

19. Flüssigkristallanzeige nach Anspruch 18, bei welcher die zweite Elektrode hinsichtlich der Fläche kleiner ist, als die erste Elektrode und innerhalb der ersten Elektrode angeordnet ist.

20. Verfahren zur Herstellung einer Flüssigkristallanzeige, die einen ersten Kondensator umfaßt, der durch transparente Pixel-Elektroden mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, die auf einem transparenten isolierenden Substrat ausgebildet sind; und einen zweiten Kondensator umfaßt, der durch erste und zweite Elektroden mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, wobei die ersten und zweiten Kondensatoren elektrisch mit einem Dünnfilmtransistor verbunden sind, der Source-, Drain- und Gate-Elektroden umfaßt, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

die erste Elektrode, eine Gate-Bus-Leitung und die Gate-Elektrode wird auf einem transparenten isolierenden Substrat ausgebildet, wobei die erste Elektrode parallel zu der Gate-Bus-Leitung beabstandet ist, und zwar um einen ersten Abstand von der Gate-Bus-Leitung beabstandet;

eine erste Isolierschicht wird auf dem ersten sich ergebenden Substrat ausgebildet, das die Gate-Bus-Leitung und die erste Elektrode enthält;

eine zweite Isolierschicht wird auf einem ausgewählten Abschnitt einer oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht über der Gate-Elektrode ausgebildet;

ein erstes Durchgangsloch in der ersten Isolierschicht wird derartig ausgebildet, daß ein ausgewählter Abschnitt der ersten Elektrode, der unter der ersten Isolierschicht liegt, freigelegt wird;

eine erste transparente Elektrode wird in Kontakt mit der ersten Elektrode durch das erste Durchgangsloch auf der ersten Isolierschicht ausgebildet;

gleichzeitig wird eine zweite Elektrode, eine Daten-Bus-Leitung senkrecht zu der Gate-Bus-Leitung und beabstandet von der ersten transparenten Elektrode, und Source- und Drain-Elektroden beabstandet voneinander auf den ausgewählten Abschnitten der oberen Oberfläche der ersten Isolierschicht ausgebildet;

eine zweite Isolierschicht wird auf dem zweiten sich ergebenden Substrat, das wenigstens die Drain-Elektrode und die zweite Elektrode enthält, ausgebildet;

ein zweites Durchgangsloch, das einen ausgewählten Abschnitt der Drain-Elektrode freilegt, und ein drittes Durchgangsloch, das einen ausgewählten Abschnitt der zweiten Elektrode freilegt, wird in der zweiten Isolierschicht ausgebildet;

eine zweite transparente Elektrode, die in Kontakt mit der Drain-Elektrode ist, wird durch das zweite Durchgangsloch und die zweite Elektrode durch das dritte Durchgangsloch auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet, wobei die zweite transparente Elektrode sich teilweise mit der Gate-Bus-Leitung und der Daten-Bus-Leitung überlappt.

21. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die zweite Isolierschicht eine kleinere Dielektrizitätskonstante aufweist, als die erste Isolierschicht.

22. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die zweite Isolierschicht eine Dielektrizitätskonstante von ungefähr 2,5 bis ungefähr 3,6 aufweist.

23. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die zweite Isolierschicht durch Schleuderbeschichten bzw. "spin-coating" eines Fotowiderstandsfilms mit einer Dicke von ungefähr 1 bis 3 µm ausgebildet wird.

24. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die erste Elektrode dasselbe Material aufweist, wie die erste und zweite transparente Elektrode.

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei welchem die erste Elektrode, die erste und die zweite transparente Elektrode aus Indiumzinnoxid ausgebildet sind.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

FIG.1

(Stand der Technik)

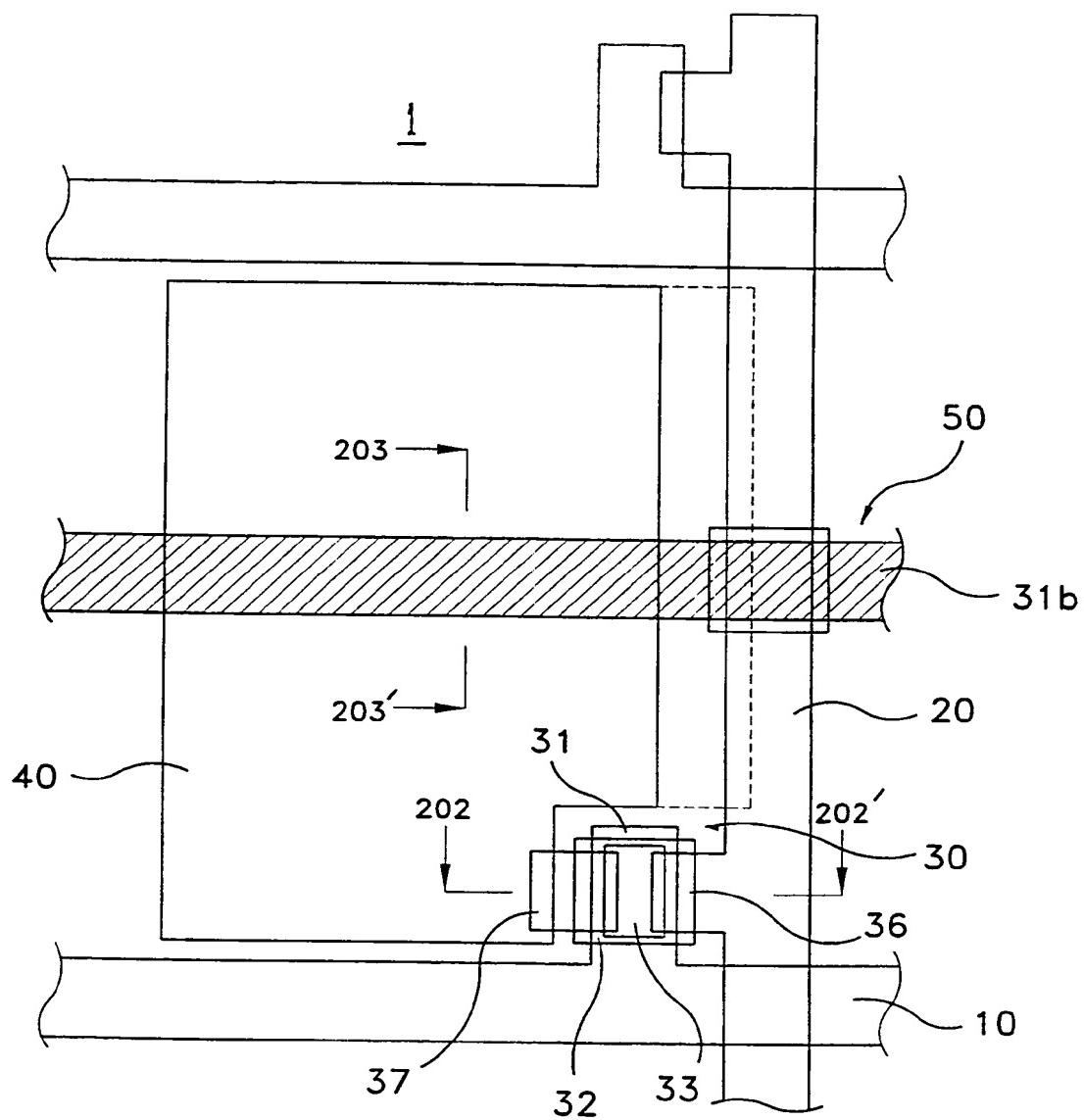


FIG.2

(Stand der Technik)

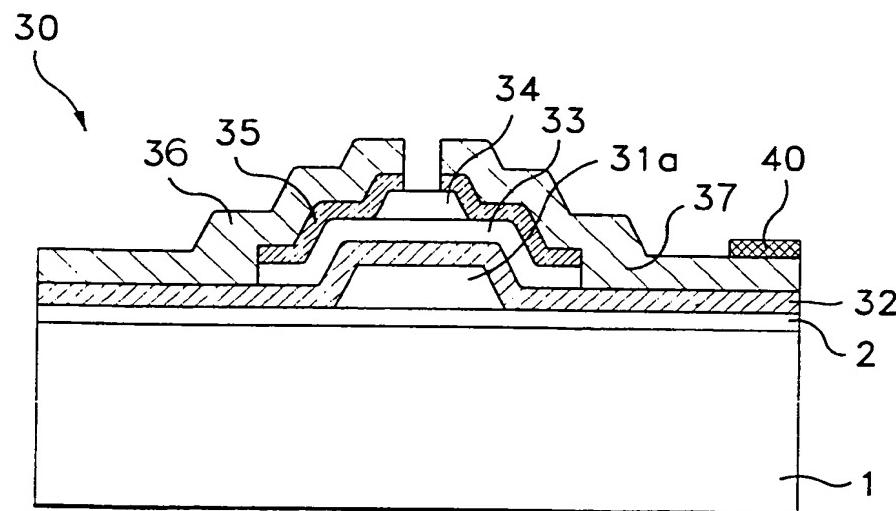


FIG.3

(Stand der Technik)

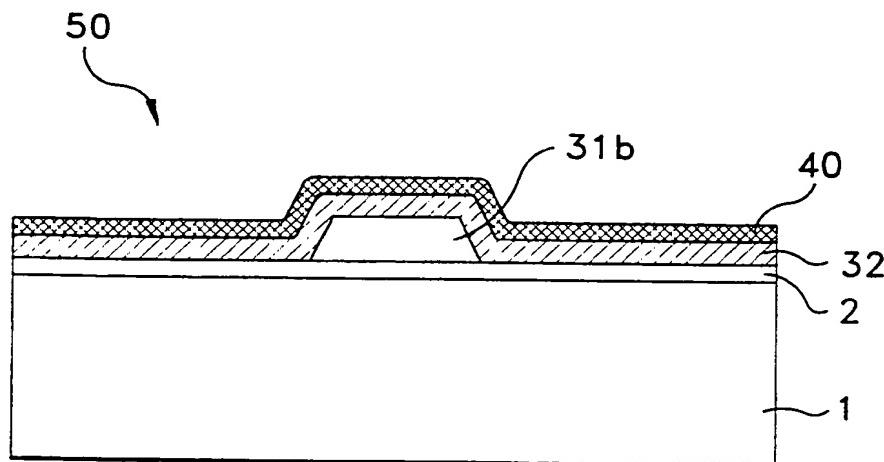


FIG.4

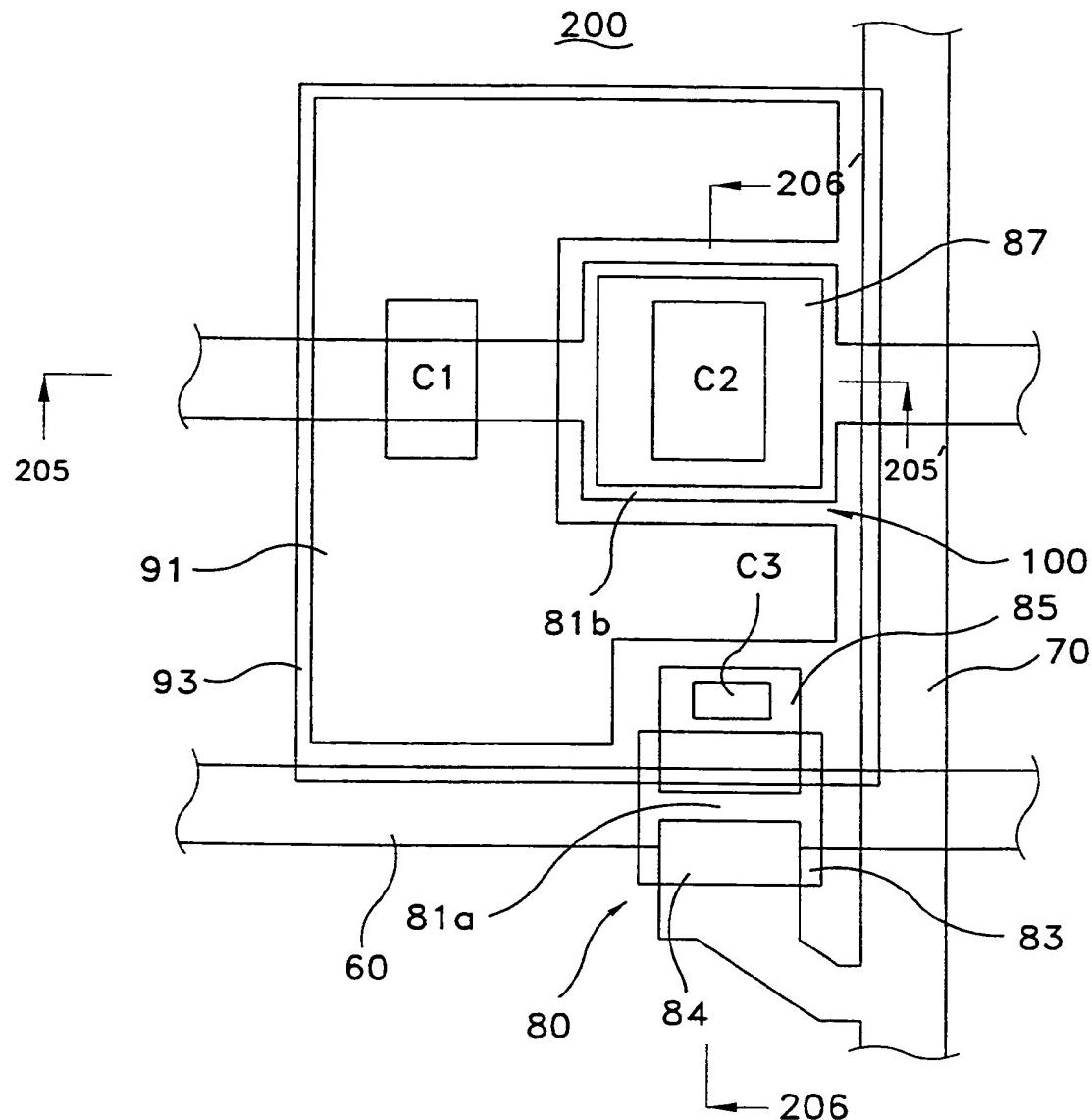


FIG.5

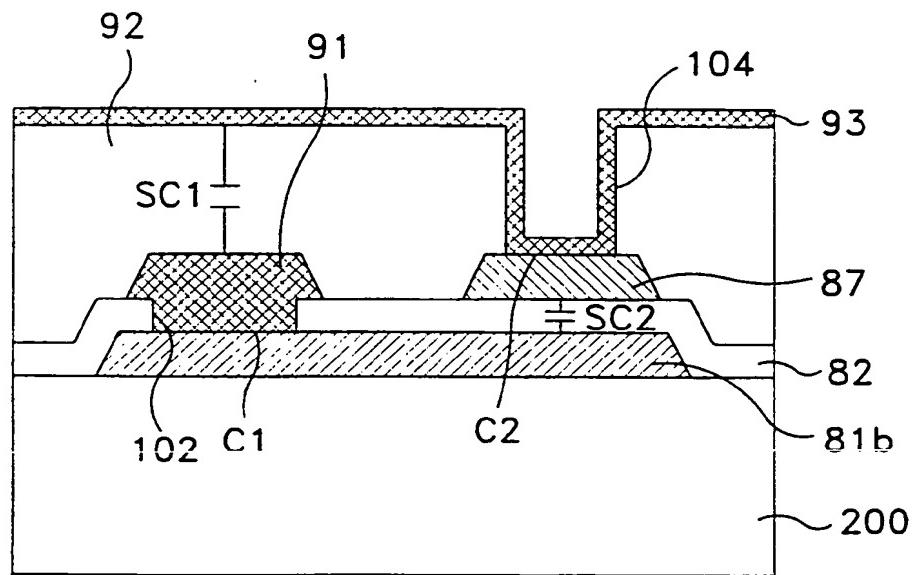


FIG.6

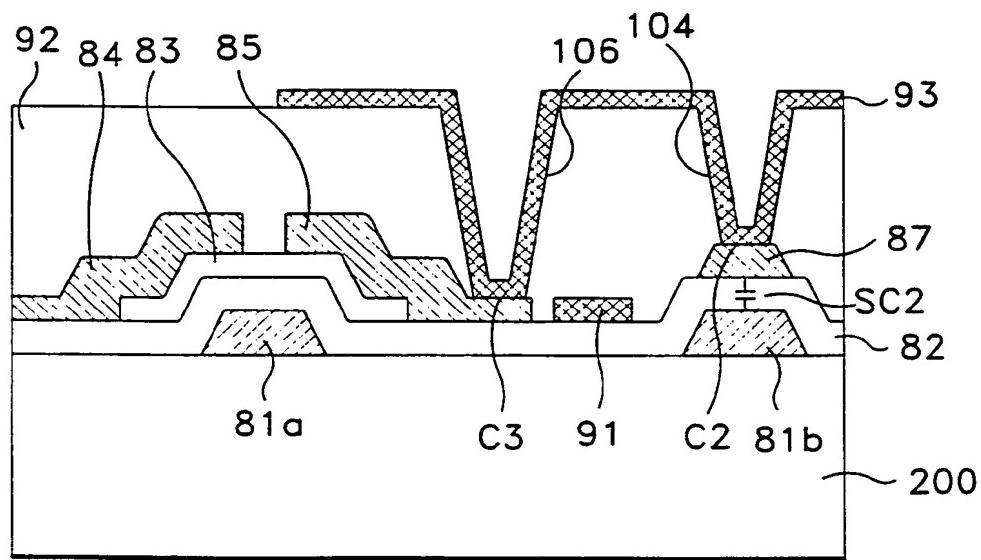


FIG. 7

